

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» 02 2025 года

№ 40/797

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института "Высшая инженерно-техническая школа" по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2024/2025 учебного года (Приложение).

Декан факультета Институт

ВИТШ


(личная подпись)

А.В. Куликов

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 40/297 от " 13 " 02 2025 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<p>Комиссия №1 председатель: Вознесенская А.О. секретарь: Севастьянова А.Л. члены комиссии: • Алейник А.С. • Бахолдин А.В. • Варжель С.В. • Волковский С.А. • Дейнека И.Г. • Ежова В.В. • Ежова К.В. • Коняхин И.А. • Мараев А.А. • Мирошниченко Г.П. • Романова Г.Э. • Цыганок Е.А.</p>	<p>Заседание №1 21.03.2025, 15:30, ZOOM</p>	CAD системы - оптика	E4260
		CAD системы - электроника	E4260
	<p>Заседание №2 21.03.2025, 16:30, ZOOM</p>	Анализ и проектирование оптических систем	АПОС Q4110 1.1
		Аналитика и исследование оптико-электронных приборов	АИОЭП В34 1.1
		Астрономическая и адаптивная оптика	АСАДО E4200 1.1
		Возобновляемые источники энергии	ВИЭ R22 бак 1 1.1
		Волоконно-оптические системы	ВОС E4200 1.1
		Вычислительная оптика	В34002, В34003, ВО E41 1.1
		Геометрическая оптика	В34002, L3316
		Дизайн оптических систем	ДОСТ 1.1.1
		Измерительные системы	E4260
		Инициация	ИНИЦ E41 1.1
		Источники и приемники оптического излучения	В34002
		Когнитивные ошибки в понимании людей	ФКОП 1.1
		Колориметрия	В34002
		Концептуализация (Постановка задач)	КОНЦ E41 1.1
		Методы обработки изображений	МОИЗБ 1.1
		Методы оптического контроля	МОКТ 1.2
		Методы технического зрения	E4260, МТЗ E4260 1.1
		Метрология и стандартизация	В34002, В34003
	Метрология и стандартизация в приборостроении	МСПР E4260 1.1	
	Метрология оптико-цифровых систем	МОЦСИСТ 1.2	
	Моделирование оптических систем	МОС В34 1.1	

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		Научно-исследовательская работа	НИР_ИВИТ Ш_1к, НИР_Прикладная оптика, НИР_СФиП Э
		Научно-исследовательская работа / Research Internship (практика)	Research Internship ПрОпт
		Оптико-информационные приборы	ОИП В34 1.1
		Оптические микроскопы	ОМ Е4200 1.1
		Оптические сенсоры	ОС В34 1.1
		Осветительная оптика	ОСО Е4200 1.1, ОСОП Q2410 1.1
		Основные уравнения математической физики	ОУМФ Е4171 1.1
		Основы передачи информации	ОПИ Е4140 1.1
		Основы программирования микроконтроллеров	ФОПМ 1.1
		Основы проектирования оптико-электронных приборов и систем	ОПОЭП В34 1.1.1
		Основы ЦОС и их реализация на ПЛИС	Е4260
		Полупроводниковая электроника	Полупроводниковые приборы_БТ 1.1
		Прикладная оптика	В34002, В34003
		Программируемая электроника	ПРЭЛ L34 1.1, ПРЭЛ ИНД 1.1, ПЭ В34 1.1
		Программное обеспечение для проектирования и конструирования оптических систем	ПОПКОП В34 1.1
		Проектирование на ПЛИС	Е4260, ПЛИС Е4160 1.1
		Производственная, профессиональные стажировки	ПрофСтаж_И ВИТШ_1к, Стажировка_ Прикладная

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
			оптика
		Прототипирование оптических приборов	ПОП Е41 1.1, ПОП Е41 1.2
		Разработка оптико-цифровых систем	РОЦП Е4140 1.1, РОЦС Е4100с 1.1
		Сборка, юстировка и контроль оптических приборов	СЮКОП В34 1.1
		Световодная фотоника	В34002
		Сети связи и системы коммутации	СССК Е42 1.1
		Системы автоматизированного проектирования электронных схем	САПЭС Е4271 1.1
		Системы дополненной и виртуальной реальности	СДВР Е4200 1.1
		Системы локации	СЛОК Е4200 1.1
		Спектральные и поляризационные системы	СПС Е4200 1.1
		Специальные вопросы программирования	Е4260, СВП Е4160 1.1
		Специальные разделы квантовой механики и оптики	СРКМО V34 1.1
		Физическая оптика	ФО Е4171 1.1, ФО ОНЛ Е4100 1.1
		Фотоника	ФОТ Е4140 1.1, ФОТ Е4171 1.1
		Цифровая обработка сигналов	Е4260, ЦОС Q4110 1.1
		Цифровая электроника	ЦЭ Е42 1.1
		Экскурсия в современную инженерию	ФЭСИ 1.1
<p>Комиссия №2 председатель: Вознесенская А.О. секретарь: Севастьянова А.Л. члены комиссии: • Алейник А.С. • Баходдин А.В.</p>	<p>Заседание №1 28.03.2025, 15:30, ZOOM</p> <p>Заседание №2 28.03.2025, 16:30, ZOOM</p>	CAD системы - оптика	Е4260
		CAD системы - электроника	Е4260
		Анализ и проектирование оптических систем	АПОС Q4110 1.1
		Аналитика и исследование оптико-электронных приборов	АИОЭП В34 1.1
		Астрономическая и адаптивная оптика	АСАДО Е4200 1.1

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<ul style="list-style-type: none"> • Варжель С.В. • Волковский С.А. • Дейнека И.Г. • Ежова В.В. • Ежова К.В. • Коняхин И.А. • Мараев А.А. • Мирошниченко Г.П. • Романова Г.Э. • Цыганок Е.А. 		Возобновляемые источники энергии	ВИЭ R22 бак 1 1.1
		Волоконно-оптические системы	ВОС E4200 1.1
		Вычислительная оптика	В34002, В34003, ВО E41 1.1
		Геометрическая оптика	В34002, L3316
		Дизайн оптических систем	ДОСТ 1.1.1
		Измерительные системы	E4260
		Инициация	ИНИЦ E41 1.1
		Источники и приемники оптического излучения	В34002
		Когнитивные ошибки в понимании людей	ФКОП 1.1
		Колориметрия	В34002
		Концептуализация (Постановка задач)	КОНЦ E41 1.1
		Методы обработки изображений	МОИЗБ 1.1
		Методы оптического контроля	МОКТ 1.2
		Методы технического зрения	E4260, МТЗ E4260 1.1
		Метрология и стандартизация	В34002, В34003
		Метрология и стандартизация в приборостроении	МСПР E4260 1.1
		Метрология оптико-цифровых систем	МОЦСИСТ 1.2
		Моделирование оптических систем	МОС В34 1.1
		Научно-исследовательская работа	НИР_ИВИТ Ш_1к, НИР_Прикладная оптика, НИР_СФиП Э
		Научно-исследовательская работа / Research Internship (практика)	Research Internship ПрОпт
Оптико-информационные приборы	ОИП В34 1.1		
Оптические микроскопы	ОМ E4200 1.1		
Оптические сенсоры	ОС В34 1.1		

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		Осветительная оптика	ОСО Е4200 1.1, ОСОП Q2410 1.1
		Основные уравнения математической физики	ОУМФ Е4171 1.1
		Основы передачи информации	ОПИ Е4140 1.1
		Основы программирования микроконтроллеров	ФОПМ 1.1
		Основы проектирования оптико-электронных приборов и систем	ОПОЭП В34 1.1.1
		Основы ЦОС и их реализация на ПЛИС	Е4260
		Полупроводниковая электроника	Полупроводниковые приборы_БТ 1.1
		Прикладная оптика	В34002, В34003
		Программируемая электроника	ПРЭЛ L34 1.1, ПРЭЛ ИНД 1.1, ПЭ В34 1.1
		Программное обеспечение для проектирования и конструирования оптических систем	ПОПКОП В34 1.1
		Проектирование на ПЛИС	Е4260, ППЛИС Е4160 1.1
		Производственная, профессиональные стажировки	ПрофСтаж_И ВИТШ_1к, Стажировка_ Прикладная оптика
		Прототипирование оптических приборов	ПОП Е41 1.1, ПОП Е41 1.2
		Разработка оптико-цифровых систем	РОЦП Е4140 1.1, РОЦС Е4100с 1.1
		Сборка, юстировка и контроль оптических приборов	СЮКОП В34 1.1
		Световодная фотоника	В34002
		Сети связи и системы коммутации	СССК Е42 1.1
		Системы автоматизированного	САПЭС

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		проектирования электронных схем	E4271 1.1
		Системы дополненной и виртуальной реальности	СДВР E4200 1.1
		Системы локации	СЛОК E4200 1.1
		Спектральные и поляризационные системы	СПС E4200 1.1
		Специальные вопросы программирования	E4260, СВП E4160 1.1
		Специальные разделы квантовой механики и оптики	СРКМО V34 1.1
		Физическая оптика	ФО E4171 1.1, ФО ОНЛ E4100 1.1
		Фотоника	ФОТ E4140 1.1, ФОТ E4171 1.1
		Цифровая обработка сигналов	E4260, ЦОС Q4110 1.1
		Цифровая электроника	ЦЭ E42 1.1
		Экскурсия в современную инженерию	ФЭСИ 1.1